

○ 2019 播 磨 第 42 号

1 調 達 内 容

(2) 購 入 等 件 名 及 び 数 量 広 域 X 線 ビ ー ム ラ イ ン 多
層 膜 分 光 素 子 用 超 高 精 度 平 面 基 板 P820X 一 式

(4) 納 入 期 限 令 和 2 年 3 月 27 日

(1)、(3)、(5) 及 び (6) 2019 播 磨 第 41 号
に 同 じ。

2 競 争 参 加 資 格 2019 播 磨 第 41 号 に 同 じ。

3 入 札 書 の 提 出 場 所 等

(5) 開 札 の 日 時 及 び 場 所 令 和 2 年 1 月 15 日 14
時 00 分 国 立 研 究 開 発 法 人 理 化 学 研 究 所 播 磨 事
業 所 中 央 管 理 棟 2 階 会 議 室 A

(1)、(2)、(3) 及 び (4) 2019 播 磨 第 41 号
に 同 じ。

4 そ の 他 2019 播 磨 第 41 号 に 同 じ。

5 Summary

(3) Nature and quantity of the products to be
purchased: Ultra-precise plane-substrate
P820X of multilayer monochromator for wide
range x-ray BL 1 set

(4) Delivery period: 27, Mar, 2020

(1), (2), (5), (6), (7) and (8) The same with the
notice above (No. 41)